

一般競争入札のお知らせ

次のとおり、一般競争入札に付します。

2026年6月5日
公益財団法人 放射線影響研究所
事務局長 金岡 里充
(公印省略)

1. 競争に付する事項

- (1) 調達件名：一般 X 線撮影装置一式
- (2) 規格等：仕様書による
- (3) 納入期限：2027 年 4 月 30 日
- (4) 納入場所：広島市南区霞一丁目 2 番 3 号 広島大学霞キャンパス内
公益財団法人放射線影響研究所 新棟 2 階
臨床研究部 放射線科 一般 X 線撮影室

2. 入札参加申請

入札参加希望者は、2026 年 6 月 18 日（木）午前 11 時までに用度課（担当 平根、場正）へ次の(1)～(8)を提出すること。

- (1) 一般競争入札参加資格審査申込書類（一式）
当研究所より発行している「入札参加資格通知書」を有している場合は、提出不要。
※書類様式は、当研究所ホームページ (<https://www.rerf.or.jp/procure/>) のトップページの「調達・契約情報」→「物品・役務資格審査申請書一式」からダウンロード
- (2) 一般競争入札参加申込書
※当研究所ホームページ→「調達・契約情報」→「一般 X 線撮影装置一式」の一般競争入札公示について→「実施要領及び参加申請書」からダウンロード
- (3) 機種提案書
- (4) 仕様書要求要件確認表（Excel ファイルで提出）及びカタログ等
- (5) 仕様書に基づく参考見積書（内訳を記載し、その根拠となる定価証明書を添付すること。）
- (6) 代理店証明書
- (7) 受注実績証明書
- (8) 後記 3. (5) に該当することを証する書類

3. 入札参加資格について

- (1) 「一般競争入札参加資格審査申込書類」を提出し、当研究所にて発行する「入札参加資格通知書」を 2026 年 6 月 23 日（火）までに有していること。
- (2) 入札（開札）の時点で、国、地方公共団体及び当研究所のいずれの指名停止措置も受けていないこと。
- (3) 仕様書において定める要件を全て満たすものを提供できること。
- (4) 国税及び地方税を滞納していないこと。
- (5) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、2026 年度に「物品の製造」又は「物品の販売」において「C」等級以上に格付けされている者であること。
- (6) 過去 3 年間に同種又は類似商品の受注実績があること。
- (7) 公益財団法人放射線影響研究所 反社会的勢力への対応に関する規程第 2 条に規定する反社会的勢力に該当しないこと。

4. 入札参加者の決定

資格審査の結果、入札参加資格の有無の通知を 2026 年 6 月 23 日（火）までに書面にて連絡する。

5. 入札書の提出および入札（開札）日等

- (1) 入札（開札）日時： 2026 年 6 月 26 日（金） 午前 11 時（予定）
- (2) 入札（開札）場所： 放射線影響研究所 E205 室

6. 入札の中止

入札参加者の談合等の情報など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは入札の執行を中止する。また、開札後においても発注者の入札手続きの誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止する。

7. その他

- (1) 入札事項等説明： 入札説明会は行わない。
- (2) 入札保証金： 免除
- (3) 契約保証金： 免除
- (4) 落札者の決定方法： 予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
- (5) 契約書作成の要否： 要
- (6) 詳細は入札説明書による。

8. 問合せ及び提出先

公益財団法人 放射線影響研究所 事務局用度課

〒732-0815 広島市南区比治山公園 5 番 2 号

TEL：082-264-1323 FAX：082-261-3135 MAIL：supply@rerf.or.jp

※質疑は 2026 年 6 月 17 日（水）正午までに電子メールにてお問い合わせください。

以上